**Nazwa przedmiotu:**

Systemy ochrony własności intelektualnej

**Koordynator przedmiotu:**

Prof. dr hab.inż. Wiesław Kotarba

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia II stopnia

**Program:**

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

**Grupa przedmiotów:**

Zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

**Kod przedmiotu:**

SOWI

**Semestr nominalny:**

1 / rok ak. 2012/2013

**Liczba punktów ECTS:**

2

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Godziny kontaktowe 30 h przygotowanie do zajęć ze wskazaną literaturą 20h przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10h Razem 60 h→ 2 ECTS

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Godziny kontaktowe 30 h

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 30h |
| Ćwiczenia:  | 0h |
| Laboratorium:  | 0h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

- Słowa kluczowe: informacja patentowa, bazy wiedzy, własność intelektualna, własność przemysłowa, ochrona wiedzy
Prerekwizyty: brak

**Limit liczby studentów:**

30

**Cel przedmiotu:**

-Poznanie systemów uzyskiwania ochrony w trybie rejestracji (patent krajowy, patent europejski, patent PCT, wzór przemysłowy Wspólnoty, znak towarowy Wspólnoty). Poznanie zakresu praw wyłącznych (monopolu) z ochrony własności intelektualnej (rozwiązań, utworów i oznaczeń).

**Treści kształcenia:**

-System patentowy - patent krajowy, patent europejski, patent PCT).
– System ochrony wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w Polsce i w UE.
- Systemy prawa autorskiego (dozwolony użytek, ochrona programów komputerowych, utwory w Internecie).
- Porównanie systemu ochrony wynalazków i utworów.
- Systemy ochrony oznaczeń przedsiębiorstw i produktów ( nazwy handlowe, znaki towarowe, domeny internetowe, oznaczenia geograficzne) .

**Metody oceny:**

- kolokwia ustne

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

-1. W. Kotarba "Ochrona własności intelektualnej" Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych.

**Witryna www przedmiotu:**

-

**Uwagi:**

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt SOWI-W01:**

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad uzyskiwania ochrony w trybie rejestracji, w tym głównie ochrony patentowej.

Weryfikacja:

Kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W34

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_W10

**Efekt SOWI-W02:**

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu praw wyłącznych i ich udostępniania

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W35

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_W10

**Efekt SOWI-W03:**

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu informacji patentowej

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W35

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_W10

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt SOWI-U01:**

Potrafi korzystać z baz informacji patentowej i literatury patentowej dla potrzeb określania stanu techniki i badania zdolności ochronnej dóbr niematerialnych.

Weryfikacja:

Kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** k\_U02

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_U01

**Efekt SOWI-U02:**

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej

Weryfikacja:

Kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** k\_U03

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_U05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt SOWI-K01:**

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność ciągłego dokształcania się

Weryfikacja:

Kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K01

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_K01

**Efekt SOWI-K02:**

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania wymagające przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K05

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_K07

**Efekt SOWI-K03:**

Rozumie ograniczenia wynikające z aktualnego stanu rozwoju światowego systemu ochrony własności intelektualnej

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K04

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_K06